

令和7年度セラミック関連技術講習会開催のお知らせ

# レーザー回折/散乱式粒度分布測定の 基本と多様な測定方法

日時	令和8年2月4日(水) 14:00~15:20	参加無料
場所	オンラインセミナー どこからでも参加可能です！	定員最大50名

以下のようなお悩みはありませんか？

- ◆粒子の大きさを素早く測定したい
- ◆粉体をそのままの状態で測定したい
- ◆希釈せずに原液の状態のまま測定したい
- ◆粒子の様子を画像で確認してみたい

そのお悩み、すべて当所の LA-960V2 で解決できます！！

本講習会では、(株)堀場製作所より講師をお招きし、  
多様な測定方法とその事例についてご紹介頂きます。

多くの皆様のご参加をお待ちしています。

内容	<p>【対象機器】 レーザー回折/散乱式粒子径分布測定装置 Partica LA-960V2</p> <p>【講師】 (株) 堀場製作所 九州セールスオフィス 藤田 宏生 様</p> <p>【講習内容】 14:00~15:00 ◆ 粒度分析でわかること ◆ 測定の原理（レーザー回折/散乱式） ◆ LA-960V2の特徴 ◆ オプションセルによる多様なアプリケーション 15:00~15:20 ◆ 福岡県工業技術センターのご案内（事務局より）</p>
申込	<p>件名を「0204講習会申込」とし、 ①氏名、②連絡先（E-mail、TEL/FAX）、 ③所属（会社名、部署名 等）を本文に明記の上、下記申込先まで <b>メールにてお申し込みください。</b>（申込み切：令和8年1月27日）</p> <p>【申込先アドレス】 t2harada@fitc.pref.fukuoka.jp</p>



Partica LA-960V2

主催／福岡県工業技術センター 化学課 セラミック材料チーム  
共催／福岡県工業技術センタークラブ ナノテク・材料技術部会

# レーザー回折/散乱式粒度分布測定の 基本と多様な測定方法

申込〆切：令和8年1月27日（火）

## 開催概要

【参加資格】特にありません  
【参加料】無料  
【申込〆切】令和8年1月27日（火）  
【申込方法】件名を「0204講習会申込」とし、①氏名、②連絡先（E-mail、TEL/FAX）、③所属（会社名、部署名等）を本文に明記の上、下記申込先までEメールにてお申し込みください。  
【申込先アドレス】t2harada@fitc.pref.fukuoka.jp

## 当日の 参加方法

- ◆本オンライン講習会受講日の3日前時点までに、受講を申し込みされた方宛てにEメールでURL、パスワード、アカウント等をお知らせします。  
※上記お知らせのEメールが届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
- ◆本オンライン講習会に参加するために必要となるインターネット回線、インターネット回線に接続できる端末（パソコン、タブレット等）、および同端末で接続するために必要となる周辺機器はご用意ください。なお、接続環境等の利用環境について、福岡県工業技術センターは責任を一切負わないものとします。
- ◆プラットフォームはCisco Webex Meetings®<sup>[1]</sup>を使用します。
- ◆WEBブラウザはMicrosoft Edge®<sup>[2]</sup> またはGoogle chromeブラウザ®<sup>[3]</sup>を使用してください。参加手順は以下を参照してください。  
<https://help.webex.com/ja-jp/nrbgeodb/Join-a-Webex-Meeting>

[1] Cisco Webex Meetings®はシスコシステムズ社の商標登録です。

[2] Microsoft Edge®はマイクロソフト社の商標登録です。

[3] Google chromeブラウザ®はグーグル社の商標登録です。

## 問合せ先

福岡県工業技術センター 化学纖維研究所 化学課  
セラミック材料チーム 原田、阪本、宮口

〒818-8540 福岡県筑紫野市上古賀3-2-1  
TEL : 092-925-7722  
メール宛先 : t2harada@fitc.pref.fukuoka.jp